

SOUTENANCE DE THÈSE

Unité de recherche Roberval
Unité de recherche en mécanique, énergie et électricité

Philippe Carvalho

sur le sujet :

Unsupervised Visual Anomaly Detection
in Genuine Industrial Production Environments

le mercredi 20 novembre 2024 à 10h
à l'université de technologie de Compiègne
Amphi L.103 - Centre Pierre Guillaumat

Devant le jury composé de :

- **M. Nabil Anwer**, professeur des universités, rapporteur
Université Paris-Saclay, LURPA, Gif-sur-Yvette
- **M^{me} Florence d'Aché-Buc**, professeure des universités, examinatrice
Télécom Paris, laboratoire traitement et communication de l'information, Palaiseau
- **M. Alexandre Durupt**, maître de conférences, directeur de thèse
Université de technologie de Compiègne, laboratoire Roberval
- **M. Yves Grandvalet**, directeur de recherche, directeur de thèse
Université de technologie de Compiègne, laboratoire Heudiasyc
- **M. Ramy Harik**, professeur, rapporteur
Automotive Engineering, Clemson University
- **M. Julien Le Duigou**, professeur des universités, examinateur
Université de technologie de Compiègne, laboratoire Roberval
- **M^{me} Marie Szafranski**, maître de conférences, examinatrice
Université d'Évry Val d'Essonne, laboratoire de mathématique et modélisation d'Évry,

Invités :

M. Sébastien Destercke, directeur de recherche, université de technologie de Compiègne, laboratoire Heudiasyc

M^{me} Meriem Lafou, référent métier IA, Renault Group